

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06235946 A

(43) Date of publication of application: 23.08.94

(51) Int. CI

G02F 1/35 G02F 1/313 H04B 10/02 H04Q 3/52

(21) Application number: 05022353

(22) Date of filing: 10.02.93

(71) Applicant:

**FUJITSU LTD** 

(72) Inventor:

KUROYANAGI TOMOJI NISHI TETSUYA

MAEDA TAKUJI

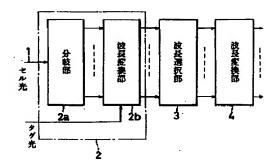
## (54) LIGHT SELF-ROUTING SWITCH

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a light self-routing switc executing the self-routing via the light signal itsel without converting it into the electric signal.

CONSTITUTION: The cell light inputted via an in-highway 1 is split into multiple parts by the branch section 2a of a branch wavelength conversion section 2, an wavelength conversion is made based on the tag light a a wavelength conversion section 2b. A wavelengt selection section 3 has light filters with differen passing wavelengths corresponding to an out-highway respectively, and the cell light is sent out via th light filter having the wavelength of the cell ligh converted with the wavelength by the wavelength conversion section 2b as the passing wavelength. Th cell light can be returned to the original wavelength by a wavelength conversion section 4 and sent out to the out-highway.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-235946

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup> G 0 2 F 1/35 1/31 H 0 4 B 10/02		庁内整理番号 9316-2K 8707-2K	FΙ	技術表示箇所
H 0 4 Q 3/52	101 B	9076-5K		
		8 <b>523</b> —5K	H 0 4 B 審査請求	9/00 T 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特願平5-22353		(71)出顧人	000005223 富士通株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)2月	10日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			(72)発明者	黑柳 智司 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
			(72)発明者	西 哲也 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
			(72)発明者	前田 卓二 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
			(74)代理人	弁理士 柏谷 昭司 (外1名)

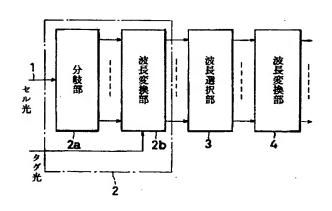
# (54)【発明の名称】 光セルフルーチングスイッチ

## (57)【要約】

【目的】 光信号の状態でセルフルーチングを行わせる 光セルフルーチングスイッチに関し、電気信号に変換す ることなく、光信号のままでセルフルーチングを行わせ る。

【構成】 入ハイウェイ1を介して入力されたセル光を、分岐波長変換部2の分岐部2aにより複数に分岐し、波長変換部2bに於いてタグ光を基に波長変換する。波長選択部3は、出ハイウェイ対応にそれぞれ異なる通過波長の光フィルタを有し、波長変換部2bにより波長変換されたセル光の波長を、通過波長とする光フィルタを介してセル光が送出される。その場合、波長変換部4により、元の波長に戻して出ハイウェイに送出することができる。

#### 本発明の原理説明図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入ハイウェイ(1)を介して入力された セル光を複数に分岐した後に宛先を示すタグ光を基に波 長変換し、又は前記セル光を前記タグ光を基に波長変換 した後に複数に分岐して出力する分岐波長変換部(2) と、

I

該分岐波長変換部 (2) により波長変換された前記セル 光を、出ハイウェイ対応の波長に従って選択出力する波 長選択部 (3) とを備えたことを特徴とする光セルフル ーチングスイッチ。

【請求項2】 前記波長選択部(3)により選択出力されたセル光の波長を元の波長に変換する波長変換部

(4)を設けたことを特徴とする請求項1記載の光セルフルーチングスイッチ。

【請求項3】 前記入ハイウェイ(1)を介して入力されたセル光を、分岐波長変換部(2)の分岐部(2a)により分岐し、該分岐波長変換部(2)の波長変換部(2b)により分岐されたセル光の一つを前記タグ光を基に波長変換し、波長変換されたセル光を出ハイウェイ対応の通過波長を有する前記波長選択部(3)から選択出力する構成としたことを特徴とする請求項1記載の光セルフルーチングスイッチ。

【請求項4】 前記入ハイウェイ (1) を介して入力されたセル光を、分岐波長変換部 (2) の波長変換部により前記タグ光を基に波長変換し、該分岐波長変換部 (2) の分岐部により波長変換されたセル光を複数に分岐して出力し、出ハイウェイ対応の通過波長を有する前記波長選択部 (3) から選択出力する構成としたことを特徴とする請求項1記載の光セルフルーチングスイッ

【請求項5】 前記分岐波長変換部(2)の波長変換部を、セル光とポンプ光とタグ光とを結合して入力する非線形光学素子により構成したことを特徴とする請求項1記載の光セルフルーチングスイッチ。

【請求項6】 前記分岐波長変換部 (2) の波長変換部 は、セル光とタグ光とを結合して入力する非線形光学素子により構成したことを特徴とする請求項1記載の光セルフルーチングスイッチ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

チ。

【産業上の利用分野】本発明は、非同期転送モード(ATM)交換を光信号として処理する光セルフルーチングスイッチに関する。非同期転送モード(ATM: A synchronous Tranfer Mode)は、48バイトの情報フィールドに5バイトのヘッダを付加して53バイト長のセルとして転送するものであり、ヘッダは、一般的フロー制御フィールドと、仮想パス識別子(VPI)と、仮想チャネル識別子(VCI)と、ペイロードタイプフィールド(PT)と、予備フィールドと、セル優先順位フィールド(CLP)と、ヘッダ誤り制御フィールドとを含

み、ATM交換機は、このヘッダの内容を識別して転送 経路情報に変換することにより、この転送経路情報に従 ってATM交換機を構成するスイッチが切替動作して、 入ハイウェイから所定の出ハイウェイに交換出力され る。即ち、セルフルーチングスイッチを構成することが できる。光信号の状態で前述のようなセルフルーチング

[0002]

を行わせる構成が要望されている。

【従来の技術】図10は光ATMスイッチの説明図であり、入ハイウェイ84-1~84-n対応にセルフルーチングスイッチ85-1~85-nを備え、且つ出ハイウェイ87-1~87-n対応にバッファメモリ86-1~86-nを備えている。セルフルーチングスイッチ85-1~85-nは、入ハイウェイ84-1~84-nからのセル光を、それぞれ所望の出ハイウェイ87-1~87-nにルーチングするものであり、バッファメモリ86-1~86-nは、同時に複数のセル光が同ーの出ハイウェイにルーチングされた時に、一時的にセル光を蓄積してセル光の衝突を回避するものである。

【0003】図11は従来例の説明図であり、前述の入ハイウェイ対応のルーチングスイッチを示す。同図に於いて、90aは例えば波長 $\lambda$ 0のセル光が伝送される入ハイウェイ、90bは波長 $\lambda$ 1のタグ光を入力するタグハイウェイ、91はセル光を出ハイウェイ97-1~97-n対応に分岐する分岐器、92-1~92-nはセル光を出ハイウェイ97-1~97-nに出力するか否かを制御する光ゲートスイッチ、93は波長 $\lambda$ 1のタグ光を $\lambda$ 1のタグ光を $\lambda$ 1~ $\lambda$ 1に分離する光フィルタ、95-1~95-nは光電変換器、96-1~96-nは駆動回路である。

【0004】波長 $\lambda$ 0 のセル光と共に、セルのヘッダ内容の識別によって波長 $\lambda$ 1 のタグ光が入力される。セル光は分岐器91により出ハイウェイ97-1~97-n 対応に分岐されて、それぞれ光ゲートスイッチ92-1~92-nに入力される。又タグ光は分岐器93により出ハイウェイ97-1~97-n対応に分岐されて、光フィルタ94-1~94-nにより出ハイウェイ97-1~97-n対応の波長が選択出力される。

40 【0005】例えば、セル光を出ハイウェイ97-1に出力する場合、波長λοのセル光とと共に波長λιのタグ光が入力される。このタグ光は分岐器93により分岐され、通過波長λιの光フィルタ94-1から光電変換器95-1にタグ光が加えられて電気信号に変換され、駆動回路96-1に加えられる。この駆動回路96-1により光ゲートスイッチ92-1がオン状態に制御されて、分岐器91により分岐されたセル光が出ハイウェイ97-1に送出される。

ルド(PT)と、予備フィールドと、セル優先順位フィ 【0006】又タグ光の波長を λ n とすると、分岐器 9 ールド(CLP)と、ヘッダ誤り制御フィールドとを含 50 3により分岐されたタグ光は、通過波長 λ n の光フィル

-2-

30

タ94-nから光電変換器95-nに加えられて電気信号に変換され、駆動回路96-nに加えられる。この駆動回路96-nにより光ゲートスイッチ92-nがオン状態に制御されて、分岐器91により分岐されたセル光が出ハイウェイ97-nに送出される。即ち、タグ光に従ったルーチングが行われることになる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】図11に示す従来例は、入ハイウェイ90aから入力されたセル光を、光信号のままタグ光によって指定された出ハイウェイに送出することができる。しかし、その為の光ゲートスイッチ92-1~92-nを制御する為に、タグ光を光電変換器95-1~95-nにより電気信号に変換する必要がある。その為に、高速化することが容易でないものとなる。本発明は、光信号の状態でセルフルーチングを行わせることを目的とする。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明の光セルフルーチングスイッチは、図1を参照して説明すると、入ハイウェイ1を介して入力されたセル光を複数に分岐した後に宛先を示すタグ光を基に波長変換し、又はセル光をタグ光を基に波長変換した後に複数に分岐して出力する分岐波長変換部2と、この分岐波長変換部2により波長変換されたセル光を、出ハイウェイ対応の波長に従って選択出力する波長選択部3とを備えている。

【0009】又波長選択部3により選択出力されたセル 光の波長を元の波長に変換する波長変換部4を設けるこ とができる。

【0010】又入ハイウェイ1を介して入力されたセル 光を、分岐波長変換部2の分岐部2aにより分岐し、波 30 長変換部2bにより分岐されたセル光の一つをタグ光を 基に波長変換し、波長変換されたセル光を出ハイウェイ 対応の通過波長を有する波長選択部3から選択出力する 構成とすることができる。

【0011】又入ハイウェイ1を介して入力されたセル 光を、分岐波長変換部2の波長変換部によりタグ光を基 に波長変換し、波長変換されたセル光を分岐部により複 数に分岐して出力し、出ハイウェイ対応の通過波長を有 する波長選択部3から選択出力する構成とすることがで きる。

【0012】又分岐波長変換部2の波長変換部を、セル 光とポンプ光とタグ光とを結合して入力する非線形光学 素子により構成することができる。

【0013】又分岐波長変換部2の波長変換部を、セル 光とタグ光とを結合して入力する非線形光学素子により 構成することができる。

#### [0014]

【作用】分岐波長変換部2は分岐部2aと波長変換部2 bとからなり、前段に分岐部2aを設けた場合、入ハイウェイ1を介して入力されたセル光を分岐部2aにより 分岐した後、波長変換部2bによりタグ光を基に波長変換する。又前段に波長変換部2bを設けた場合、入ハイウェイ1を介して入力されたセル光を波長変換部2bによりタグ光を基に波長変換した後、分岐部2aにより複数に分岐する。波長選択部3は、出ハイウェイ対応の通過波長の光フィルタを含み、波長変換部2bに於いて波長が変換されたセル光は、所望の出ハイウェイに選択出力される。

【0015】又波長選択部3から選択出力されたセル光は、入ハイウェイ1を介して入力されたセル光の波長と異なるものとなるから、元の波長に戻す必要がある場合は、波長変換部4により波長変換し、入ハイウェイ1を介して入力されたセル光と同一波長として出ハイウェイに送出することができる。

【0016】又入ハイウェイ1を介して入力されたセル 光を分岐部2aにより複数に分岐して波長変換部2bに 入力し、その分岐されたセル光の一つをタグ光を基に波 長変換部2bに於いて波長変換する。この波長変換され たセル光は、出ハイウェイ対応の通過波長を有する波長 選択部3により、所望の出ハイウェイに選択出力され る。

【0017】又入ハイウェイ1を介して入力されたセル光を、波長変換部2bによりタグ光を基に波長変換した後、分岐部2aにより複数に分岐して波長選択部3に入力する。この波長変換されて分岐されたセル光は、出ハイウェイ対応の通過波長を有する波長選択部3により、所望の出ハイウェイに選択出力される。

【0018】又分岐波長変換部2の波長変換部2bを、セル光とポンプ光とタグ光とを結合して、半導体レーザ等の非線形光学素子に入力して波長変換を行う。この場合、セル光の波長 $\lambda$ 0 とポンプ光の波長 $\lambda$ 1 (i=1, 2,  $\cdots$ 1)とを、 $\lambda$ 2 ー $\lambda$ 0 =  $\Delta$ 1 とすると、非線形光学素子からは、セル光とポンプ光とタグ光とのそれぞれの波長の成分と共に、 $\lambda$ 1 ±  $\Delta$ 1 人の波長の成分が出力される。この $\lambda$ 1 ±  $\Delta$ 1 人の波長成分にはセル光の成分を含むものであるから、タグ光の波長 $\lambda$ 1 を出ハイウェイ対応に設定し、波長選択部3の出ハイウェイ対応の通過波長を $\lambda$ 1 ±  $\Delta$ 1 に設定することにより、セル光をタグ光に従った所望の出ハイウェイに送出することができる。

【0019】又分岐波長変換部2の波長変換部2bを、セル光とタグ光とを結合して、半導体レーザ等の非線形光学素子に入力して波長変換を行う。この場合、非線形光学素子からは、セル光の波長 $\lambda$ 0 と、タグ光の波長 $\lambda$ 1 の成分と共に、 $\lambda$ 1 + i  $\Delta$ 2 の波長の成分が出力される。この場合、i = 1 として、 $\lambda$ 1 -  $\lambda$ 0 =  $\Delta$ 2 の関係に選定される。従って、タグ光の波長 $\lambda$ 1 を出ハイウェイ対応に設定し、波長選択部3の出ハイウェイ対応の通過波長を $\lambda$ 1 + i  $\Delta$ 2 に設定することにより、セル光をタグ光に従った所望の出ハイウェイに送出することがで

-3-

30

5

きる。

#### [0020]

【実施例】図2は本発明の第1の実施例の説明図であ り、10aはセル光を入力する入ハイウェイ、10bは タグ光を入力するタグハイウェイ、11は分岐器、12 は波長変換部、13は波長選択部、14は波長変換部、 15はタグ光を分岐する分岐器、16-1~16-3は 結合器、17-1~17-3は非線形光学素子としての 分布帰還型半導体レーザ、18-1~18-3はタグ光 の波長を選択する光フィルタ、20-1~20-3は光 フィルタ、21-1~21-3は非線形光学素子として - の半導体レーザ、22-1~22-3は出ハイウェイ、 23はポンプ光を出力する半導体レーザ、24は分岐器 である。この実施例は、図1に示すように、分岐波長変 換部2の分岐部2aを前段に、波長変換部2bを後段に 接続した場合に相当し、出ハイウェイの本数を3とし て、入ハイウェイからのセル光をタグ光に従って選択出 力する場合を示す。

【0021】波長 $\lambda$ 0のセル光が入ハイウェイ10aを介して入力されると共に、セルのヘッダの内容の識別による波長 $\lambda$ iのタグ光がタグハイウェイ10bを介して入力される。セル光は分岐器11により出ハイウェイ22-1~22-3対応の数に分岐されて波長変換部12に入力される。又タグ光は分岐器15により出ハイウェイ22-1~22-3対応に分岐されて、それぞれ通過波長の異なる光フィルタ18-1~18-3に入力される。タグ光の波長 $\lambda$ iを、出ハイウェイ22-1~22-3対応に、 $\lambda$ 1,  $\lambda$ 2,  $\lambda$ 3 とすると、光フィルタ18-1~18-3の通過波長は、それぞれ $\lambda$ 1,  $\lambda$ 2,  $\lambda$ 3 に選定される。

【0022】又半導体レーザ23から波長 $\lambda$ 。のポンプ光が出力され、分岐器24により出ハイウェイ22-1~22-3対応に分岐される。そして、結合器16-1により、波長 $\lambda$ 0のセル光と、波長 $\lambda$ 0のポンプ光と、波長 $\lambda$ 1のタグ光とが結合されて分布帰還型半導体レーザ17-1に励起光として入力される。又結合器16-2により、波長 $\lambda$ 2のタグ光とが結合されて分布帰還型半導体レーザ17-2に励起光として入力される。同様に、結合器16-3により、波長 $\lambda$ 3のセル光と、波長 $\lambda$ 5のポンプ光と、波長 $\lambda$ 7のポンプ光と、波長 $\lambda$ 8のセル光と、波長 $\lambda$ 9のポンプ光と、波長 $\lambda$ 9のセル光と、波長 $\lambda$ 9のポンプ光と、波長 $\lambda$ 3のタグ光とが結合されて分布帰還型半導体レーザ17-3に励起光として入力される。

3, · · · · n) に選定される。波長 $\lambda$ ;  $-\Delta \lambda$ ,  $\lambda$ ; +  $\Delta \lambda$  の成分は、それぞれセル光の成分を含む波長変換出力成分となる。

【0024】従って、波長選択部130光フィル920 -1~20-3の通過波長をそれぞれ $\lambda_1 + \Delta \lambda$ ,  $\lambda_2 + \Delta \lambda$ ,  $\lambda_3 + \Delta \lambda$  に選定することにより、入力された 波長 $\lambda_0$  のセル光に対するタグ光の波長 $\epsilon \lambda_1$  とする と、光フィル $\epsilon \lambda_0$  と介してセル光の成分を含む波長 $\epsilon \lambda_1 + \Delta \lambda$  ( $\epsilon \lambda_1 + \lambda_0 - \lambda_0$ ) を選択出力して、波長変換部 $\epsilon \lambda_1 + \lambda_0 - \lambda_0$ ) を選択出力して、波長変換部 $\epsilon \lambda_1 + \lambda_0 - \lambda_0$ ) を選択出力して、 波長変換部 $\epsilon \lambda_1 + \lambda_0 - \lambda_0$ )を選択出力して、 次長変換部 $\epsilon \lambda_1 + \lambda_0 - \lambda_0$ )を含む波長 $\epsilon \lambda_1 + \lambda_0 - \lambda_0$  とする と、光フィル $\epsilon \lambda_0 - \lambda_0$  とする ことができる。

【0025】波長変換部14は、出ハイウェイ22-1~22-3に入ハイウェイ10aと同一の波長 $\lambda$ 0 或いは他の所望の波長に変換して出力する為のものであり、半導体レーザ21-1~21-3に光フィルタ20-1~20-3から選択出力された光信号を励起光として、所望の波長に変換して出力するものである。例えば、半導体レーザ21-1は波長 $\lambda$ 1 + $\Delta$ 1 を波長 $\lambda$ 2 に変換し、半導体レーザ21-2は波長 $\lambda$ 2 + $\Delta$ 1 を波長 $\lambda$ 4 に変換し、半導体レーザ21-3は波長 $\lambda$ 3 + $\Delta$ 1 を波長 $\lambda$ 4 に変換し、半導体レーザ21-3は波長 $\lambda$ 3 + $\Delta$ 1 を波長 $\lambda$ 4 に変換するように、それぞれ所定のバイアス電流が供給されることになる。なお、波長選択部13から選択出力された波長のセル光をそのまま出ハイウェイ22-1~22-3に送出する場合は、波長変換部14を省略することができる。

【0026】図4は本発明の第2の実施例の説明図であり、30aはセル光を入力する入ハイウェイ、30bはタグ光を入力するタグハイウェイ、31はセル光を分岐する分岐器、32は波長変換部、33は波長選択部、34は波長変換部、35はタグ光を分岐する分岐器、36-1~36-3は結合器、37-1~37-3は分布帰還型半導体レーザ、38-1~38-3は光フィルタ、40-1~40-3は光フィルタ、41-1~41-3は半導体レーザ、42-1~42-3は出ハイウェイである。

【0027】この実施例は、波長 $\lambda$ 0 のセル光と、波長 $\lambda$ 1 , $\lambda$ 2 , $\lambda$ 3 のタグ光とを、結合器 36-1~36 -3により結合して分布帰還型半導体レーザ 37-1~37-3に入力する場合を示す。即ち、分布帰還型半導体レーザ 37-1には、波長 $\lambda$ 0 のセル光と波長 $\lambda$ 1 のタグ光とが結合されて励起光として入力され、分布帰還型半導体レーザ 37-2には、波長 $\lambda$ 0 のセル光と波長 $\lambda$ 2 のタグ光とが結合されて励起光として入力され、分布帰還型半導体レーザ 37-3には、波長 $\lambda$ 0 のセル光と波長 $\lambda$ 3 のタグ光とが結合されて励起光として入力され、分布帰還型半導体レーザ 37-3には、波長 $\lambda$ 0 のセル光と波長 $\lambda$ 3 のタグ光とが結合されて励起光として入力される。

50 【0028】図5は本発明の第2の実施例の波長変換の

8

説明図であり、分布帰還型半導体レーザ等の非線形光学素子37に、波長 $\lambda$ 0 のセル光と波長 $\lambda$ 1 のタグ光とを結合して入力すると、波長 $\lambda$ 0 、 $\lambda$ 1 、 $\lambda$ 1 + 1  $\Delta$ 0 成分が出力される。この場合、 $\lambda$ 1 =  $\lambda$ 2 として、 $\lambda$ 1 -  $\lambda$ 0 =  $\lambda$ 4 の関係に選定され、又タグ光の波長間隔についても、 $\lambda$ 2 -  $\lambda$ 3 、・・・ n) の関係となるように選定される。

【0029】従って、波長 $\lambda$ 0 のセル光と波長 $\lambda$ 1 のタグ光とが入力されると、結合器 36-1 によりセル光と タグ光とが結合されて分布帰還型半導体レーザ 37-1 に入力され、波長 $\lambda$ 0 ,  $\lambda$ 1 ,  $\lambda$ 1 + $\Delta$  $\lambda$ 0 成分が出力 される。波長選択部 3 3 の光フィルタ 4 0 -1 の通過波 長を $\lambda$ 1 + $\Delta$  $\lambda$ 2 とすると、タグ光の波長を $\lambda$ 1 とした時に、波長変換された $\lambda$ 1 + $\Delta$  $\lambda$ 0 セル光の成分は光フィルタ 4 0 -1 を介して出力される。

【0031】波長変換部34は、前述の実施例の波長変換部14と同様に、入力されたセル光の波長を元に戻すか或いは他の所望の波長に変換する為のものであり、出ハイウェイ42-1~42-3の特性等に対応して任意に選択することができる。又波長選択部33により選択出力された波長のままで出ハイウェイ42-1~42-303に送出することも可能である。

【0032】図6は本発明の第3の実施例の説明図であり、図1の分岐波長変換部2の前段に波長変換部2bを設け、後段に分岐部2aを設けた場合に相当し、50aはセル光を入力する入ハイウェイ、50bはタグ光を入力するタグハイウェイ、51は波長変換部、52は分岐器、53は波長選択部、54は波長変換部、56は結合器、57は分布帰還型半導体レーザ、58はポンプ光を出力する半導体レーザ、60-1~60-3は光フィルタ、61-1~61-3は波長変換を行う半導体レーザ、62-1~62-3は出ハイウェイである。

【0033】入ハイウェイ50aを介して入力された波長 λο のセル光と、タグハイウェイ50bを介して入力された波長 λι のタグ光と、半導体レーザ58から入力された波長 λι のポンプ光とが結合器 56により結合されて、分布帰還型半導体レーザ57の励起光として入力される。

【0034】図7は本発明の第3の実施例の波長変換の 1) $\Delta \lambda$ の成分が出力される。この場合は、i=1とし 説明図であり、分布帰還型半導体レーザ等の非線形光学  $\tau \lambda_1 - \lambda_0 = \Delta \lambda$ 、タグ光の波長間隔は、 $\lambda_k - \lambda$  素子59に、波長 $\lambda_0$ 0 のセル光と、波長 $\lambda_p$ 0 のポンプ光 t=20 t=20

と、波長 $\lambda$ i のタグ光とを結合して励起光として入力すると、波長 $\lambda$ o ,  $\lambda$ p ,  $\lambda$ i ,  $\lambda$ i  $-\Delta\lambda$  ,  $\lambda$ i  $+\Delta\lambda$  の成分が出力される。この場合、 $\lambda$ p  $-\lambda$ o  $=\Delta\lambda$  とし、タグ光の波長間隔については、 $\lambda$ k  $-\lambda$ k-1  $=3\Delta\lambda$  (但し、k=2, 3, ···n) の関係に選定する。これは、タグ光を基に変換された波長が、他の波長のタグ光を基に変換された波長と同一とならないようにする為である。

【0035】前述のように、波長λο のセル光と、波長 λρ のポンプ光と、波長λ1 のタグ光とを結合して分布 帰還型半導体レーザ57に励起光として入力すると、分 布帰還型半導体レーザ57からは、波長 λo, λp, λ 1 ,  $\lambda_1 = \Delta \lambda$  ,  $\lambda_1 + \Delta \lambda$  の成分が出力され、分岐器 52により出ハイウェイ62-1~62-3の個数分に 分岐されて、波長選択部53に入力される。この波長選 択部53の光フィルタ60-1~60-3の通過波長 を、それぞれ $\lambda_1 + \Delta \lambda$ ,  $\lambda_2 + \Delta \lambda$ ,  $\lambda_3 + \Delta \lambda$  に選 定すると、タグ光の波長を λ1 とした時、波長変換され た λ1 + Δ λ の光信号が光フィルタ 6 0 - 1 から選択出 力される。又タグ光の波長を λ3 とした時は、波長変換 された λ3 + Δ λ の光信号が光フィルタ 6 0 - 3 から選 択出力される。従って、タグ光の波長を選択することに より、セル光を所望の出ハイウェイに送出することがで きる。

【0036】又波長変換部54は、出ハイウェイ62-1~62-3対応にそれぞれ半導体レーザ61-1~61-3を備え、入ハイウェイ50aのセル光の波長λoに戻すか、或いは他の所望の波長に変換するものである。

【0037】図8は本発明の第4の実施例の説明図であり、70aはセル光の入ハイウェイ、70bはタグ光のタグハイウェイ、71は波長変換部、72は分岐器、73は波長選択部、74は波長変換部、76は結合器、77は分布帰還型半導体レーザ、80-1~80-3は光フィルタ、81-1~81-3は半導体レーザ、82-1~82-3は出ハイウェイである。

【0038】この実施例は、入ハイウェイ70 aを介して入力された波長 $\lambda$ 0 のセル光と、タグハイウェイ70 bを介して入力された波長 $\lambda$ 1 のタグ光とを、結合器76により結合して分布帰還型半導体レーザ77の励起光として入力し、分布帰還型半導体レーザ77からは、波長 $\lambda$ 0 ,  $\lambda$ 1 ,  $\lambda$ 1 + (2 i - 1)  $\Delta$ 1 の成分が出力される。

【0039】図9は本発明の第4の実施例の波長変換の説明図であり、分布帰還型半導体レーザ等の非線形光学素子79に、波長 $\lambda_0$ のセル光と波長 $\lambda_i$ のタグ光とを結合して入力すると、波長 $\lambda_0$ ,  $\lambda_i$ ,  $\lambda_i$  + (2i - 1)  $\Delta_i$ 0 の成分が出力される。この場合は、i = 1 として $\lambda_1$  -  $\lambda_0$  =  $\Delta_i$  、タグ光の波長間隔は、 $\lambda_k$  -  $\lambda_k$  =  $\lambda_k$  0 に  $\lambda_k$  -  $\lambda_k$  0 に  $\lambda_k$  0 に  $\lambda_k$  -  $\lambda_k$  0 に  $\lambda_k$  0

9

選定する。この場合も、タグ光を基に変換された波長と、他の波長のタグ光を基に変換された波長とが同一とならないようにする為である。

【0040】前述のように、波長 $\lambda$ 0 のセル光と波長 $\lambda$ 1 のタグ光とを結合して、分布帰還型半導体レーザ77に入力すると、波長 $\lambda$ 0 ,  $\lambda$ 1 ,  $\lambda$ 1 +  $\Delta$  $\lambda$ 0 成分が出力される。又タグ光の波長を $\lambda$ 2 とした場合は、分布帰還型半導体レーザ77から、波長 $\lambda$ 0 ,  $\lambda$ 2 ,  $\lambda$ 2 + 3  $\Delta$  $\lambda$ 0 成分が出力される。又タグ光の波長を $\lambda$ 3 とした場合は、分布帰還型半導体レーザ77から、波長 $\lambda$ 0 ,  $\lambda$ 3 ,  $\lambda$ 3 + 5  $\Delta$  $\lambda$ 0 成分が出力される。

【0041】波長選択部73の光フィルタ80-1~80-3の通過波長をそれぞれ入1+ Δλ, λ2+3 Δλ, λ3+5 Δλとすると、タグ光の波長入1~λ3の選定に対応して、分布帰還型半導体レーザ77により波長変換された成分が光フィルタ80-1~80-3により選択出力される。そして、波長変換部74に於いて元の波長或いは他の波長に変換されて、出ハイウェイ82-1~82-3に送出される。

【0042】前述の実施例は、3本の出ハイウェイにセ 20 ルフルーチングによりセル光をスイッチングする場合を示すが、出ハイウェイの本数を更に増加することができることは勿論であり、又多段接続構成を用いることも可能である。又波長変換を行う為の非線形光学素子は、分布帰還型半導体レーザ以外の他の光学素子を用いることも可能である。

#### [0043]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、入ハイウェイ1を介して分岐波長変換部2に入力されたセル光を、タグ光を基に波長変換し、出ハイウェイ対応の通過 30波長の波長選択部3により出ハイウェイにセル光を送出することができるものであり、総て光信号の状態でセルフルーチング制御が可能となるから、高速化が容易となる利点がある。従って、光ATMスイッチを用いた光交

10

換システムを容易に構築できる利点がある。

【0044】又波長選択部3の出力を加える波長変換部4を設けることにより、波長変換されたセル光を元の波長に戻すか、或いは出ハイウェイに適合した波長に変換して送出することができる。又分布帰還型半導体レーザ等の非線形光学素子に、セル光とタグ光更にはポンプ光を結合して入力することにより、セル光をタグ光の波長を基に波長変換した成分を出力することができるから、波長選択部3により所望の出ハイウェイに選択出力することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の原理説明図である。
- 【図2】本発明の第1の実施例の説明図である。
- 【図3】本発明の第1の実施例の波長変換の説明図である。
- 【図4】本発明の第2の実施例の説明図である。
- 【図5】本発明の第2の実施例の波長変換の説明図である。
- 【図6】本発明の第3の実施例の説明図である。
- 20 【図7】本発明の第3の実施例の波長変換の説明図である。
  - 【図8】本発明の第4の実施例の説明図である。
  - 【図 9 】本発明の第 4 の実施例の波長変換の説明図である。
  - 【図10】光ATMスイッチの説明図である。
  - 【図11】従来例の説明図である。

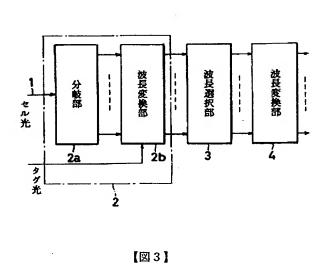
#### 【符号の説明】

- 1 入ハイウェイ
- 2 分岐波長変換部
- 70 2 a 分岐部
  - 2 b 波長変換部
  - 3 波長選択部
  - 4 波長変換部

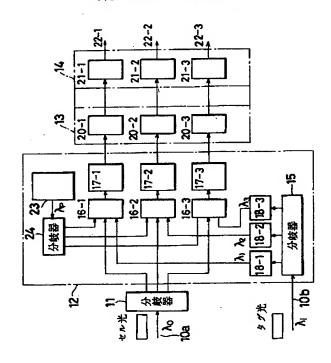
【図1】

[図2]

本発明の原理説明図

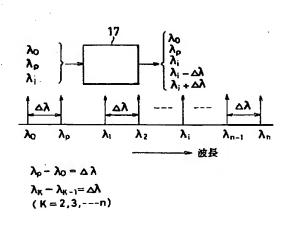


本発明の第1の実施例の説明図

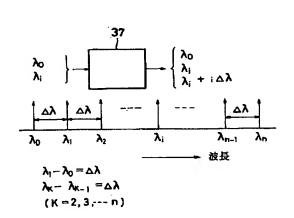


【図5】

## 本発明の第1の実施例の波長変換の説明図



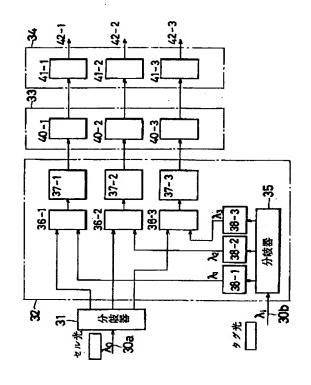
#### 本発明の第2の実施例の波長変換の説明図



【図4】

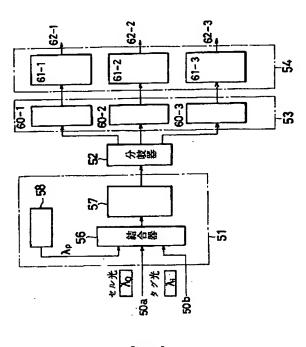
【図6】

# 本発明の第2の実施例の説明図



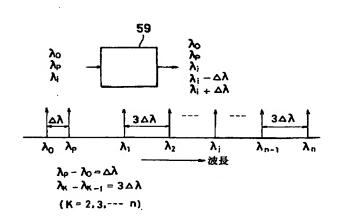
【図7】

#### 本発明の第3の実施例の説明図

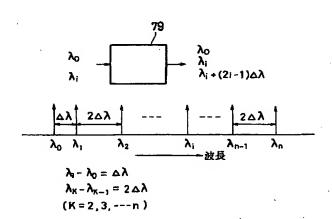


【図9】

## 本発明の第3の実施例の波長変換の説明図



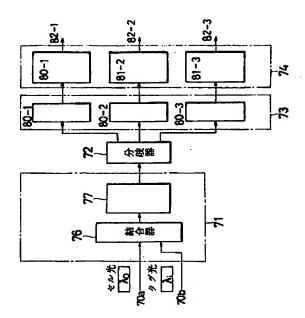
# 本発明の第4の実施例の波長変換の説明図



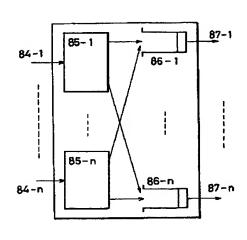
【図8】

【図10】

## 本発明の第4の実施例の説明図



# 光ATMスイッチの説明図



【図11】

## 従来例の説明図

